



**Patentcloud
操作説明資料
Patent Search + Patent Vault**

Overview

- Patent Search (特許検索)
 - Number Search (番号検索)
 - Quick Search (簡易検索)
 - Smart Search (スマート検索)
 - Semantic Search (セマンティック検索)
 - Advanced Search (コマンド検索)
 - 閲覧機能
- Patent Vault (プロジェクト、特許分析機能)
 - プロジェクト機能
 - 分析機能
 - 特許SDI機能

Overview

- Patent Search (特許検索)
 - Number Search (番号検索)
 - Quick Search (簡易検索)
 - Smart Search (スマート検索)
 - Semantic Search (セマンティック検索)
 - Advanced Search (コマンド検索)
 - 閲覧機能
- Patent Vault (プロジェクト、特許分析機能)
 - プロジェクト機能
 - 分析機能
 - 特許SDI機能

Number Search

番号検索

- 出願番号、公開番号、登録番号を利用した検索
- 出願番号等の入力やExcelファイルで特許をインポートすることにより検索



Number Search 番号検索

Patentcloudで検索時に使用できる文献番号入力書式

JP特許の場合

選択項目	公報種別	入力書式例	入力例
特許番号	公開番号	<ul style="list-style-type: none"> ・「特開」+ 西暦4桁 + 「-」+ 番号 ・「特開」+ 「平」+ 和暦年 + 「-」+ 番号 ・「JP」+ 西暦4桁 + 番号(6桁) ※番号の前ゼロ省略不可 ・「JP」+ 西暦4桁 + 「-」+ 番号 ・「JP」+ 和暦年 + 「-」+ 番号 	<ul style="list-style-type: none"> ・特開2002-12345 ・特開平5-34 ・JP2002012345 ・JP2002-12345 ・JPH5-34、JPS63-1105
同上	特許番号	<ul style="list-style-type: none"> ・「特許」+ 番号 ・「JP」+ 番号 	<ul style="list-style-type: none"> ・特許3165478 ・JP3165478U
出願番号	出願番号	<ul style="list-style-type: none"> ・「特願」+ 西暦4桁 + 「-」+ 番号 ・「特願」+ 「平」+ 和暦年 + 「-」+ 番号 ・「JP」+ 西暦4桁 + (6桁) ※番号の前ゼロ省略不可 ・「JP」+ 西暦4桁 + 「-番号」+ 番号 ・「JP」+ 和暦年 + 「-」+ 番号 	<ul style="list-style-type: none"> ・特願2000-123456 ・特願平11-1 ・JP2000012345 ・JP2000-12345 ・JPH11-1、JPS62-2234

Number Search 番号検索

Patentcloudで検索時に使用できる文献番号入力書式

外国特許の場合

選択項目	公報種別	入力書式例	入力例
特許番号	公開番号	<ul style="list-style-type: none"> 「国コード」+各種公開番号 <ul style="list-style-type: none"> □ 「US」+ 西暦4桁 + 番号(6桁 or 7桁) □ 「CN」+ 番号(7桁) 	<ul style="list-style-type: none"> US2002161571 or US20020161571 CN1384943
同上	特許番号	<ul style="list-style-type: none"> 「国コード」+各種特許番号 	<ul style="list-style-type: none"> US7249250 CN100483423
出願番号	出願番号	<ul style="list-style-type: none"> 「国コード」+各種特許番号 	<ul style="list-style-type: none"> US09/006937 CN00815083.4

Overview

Patent Search (特許検索)

Number Search (番号検索)

Quick Search (簡易検索)

Smart Search (スマート検索)

Semantic Search (セマンティック検索)

Advanced Search (コマンド検索)

閲覧機能

Patent Vault (プロジェクト、特許分析機能)

プロジェクト機能

分析機能

特許SDI機能

Quick Search

簡易検索

- シンプルに、検索窓に検索語句を入力
- より正確な結果のため、検索式を作成しての検索も可能
- 特許の種類や出願国などを指定しての検索も可能
- 各種公報番号を入力しての検索も可能



Quick Search 簡易検索

- 入力フィールドを利用して検索式を作成し、検索を行うことも可能です。



クリック



項目を選択

入力フィールドを追加

キーワードを入力

入力完了後、「検索式に反映」をクリック

Quick Search 簡易検索

- 「設定」をクリックすることで、検索対象の特許庁、特許の種類などを設定することができます。



個人設定 ×

検索設定

出願国: 全文データベース(JP,US,WO,EP,CN,TW,KR,IN) 展開する ▾

要約/書誌データベース (約90カ国のデータを収録) ? 展開する ▾

権利の種類: 特許 実用新案 意匠 植物特許 その他

公報の種類: 公開公報 公告・登録公報

ステミング検索 (論理式検索)

キャンセル
確定

Overview

Patent Search (特許検索)

Number Search (番号検索)

Quick Search (簡易検索)

Smart Search (スマート検索)

Semantic Search (セマンティック検索)

Advanced Search (コマンド検索)

閲覧機能

Patent Vault (プロジェクト、特許分析機能)

プロジェクト機能

分析機能

特許SDI機能

Smart Search

- 機械学習を利用して**重要な言語要素を解釈**することで、**適当な検索結果を提供**
- 重要な語句やフレーズを特定するために、「Smart Search」は**少なくとも1文以上のテキストに**適している
- 入力した語句を単語毎に分解して検索を行うので、**入力内容は発明のコアの部分に絞った方がノイズが少ない**
- 予備的検索として、発明のコア部分に加えて、**課題、手段、効果なども加えて行うのも良い**



Overview

Patent Search (特許検索)

- Number Search (番号検索)

- Quick Search (簡易検索)

- Smart Search (スマート検索)

- Semantic Search (セマンティック検索)

- Advanced Search (コマンド検索)

- 閲覧機能

Patent Vault (プロジェクト、特許分析機能)

- プロジェクト機能

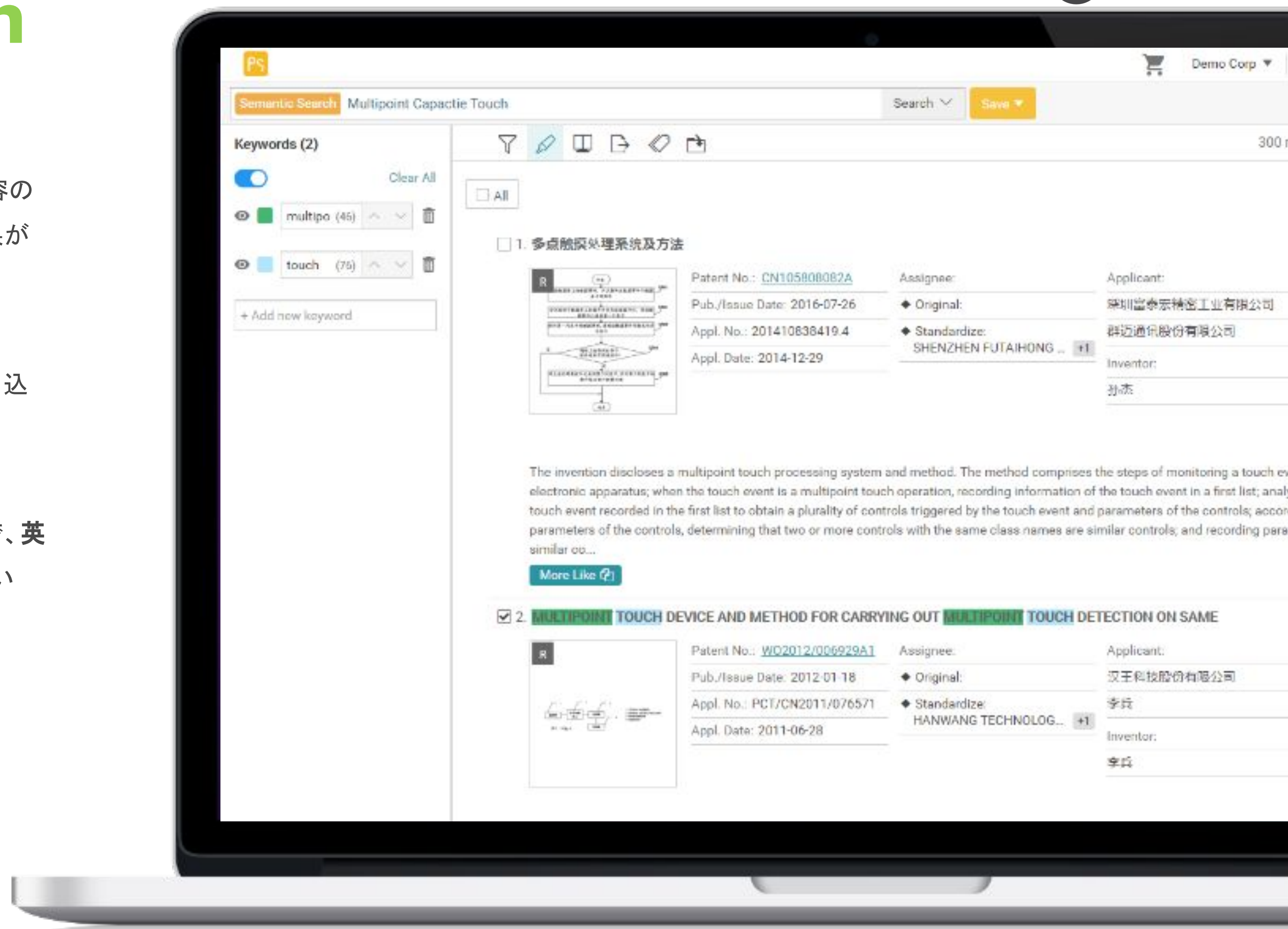
- 分析機能

- 特許SDI機能

Semantic Search

セマンティック検索

- 機械学習によるコンセプトベースの検索であり、入力内容の文脈の意味を理解することで、関連度の高い正確な結果が得られる
- 「More Like」(より関連する特許)機能で検索結果を絞り込み、より正確な結果が得られる
- 日本語での検索は今のところ試験的に提供しているので、英語で検索を行った方が良い結果が得られる可能性が高い



Semantic Search セマンティック検索

セマンティック検索 Multipoint Capacitive Touch

検索結果 300 公報

フィルター

- 特許庁
- 特許の種類
- 権利者/出願人
- 権利者 (標準化後)
- 現権利者
- 発明者
- 法的状況
- 放棄タイプ
- 特許品置
- 特許価値
- IPC
- CPC
- 口カルノ分類
- USPC
- FI
- 代理人
- 審査官

1. Multipoint touch processing system and method

特許番号: CN105808082A
公開/登録日: 2016-07-26
出願番号: 201410838419.4
出願日: 2014-12-29

権利者:
◆ 元の名称: 深圳富泰宏精密工业有限公司
◆ 標準化: SHENZHEN FUTAIHON... +1

出願人: 群达通信股份有限公司
発明者: 孙杰

より関連する特許

2. MULTIPOINT TOUCH DEVICE AND MET...

特許番号: WO2012/149622A1
公開/登録日: 2012-01-18
出願番号: PCT/CN2011/076571
出願日: 2011-06-28

◆ 元の名称: 汉王科技股份有限公司
◆ 標準化: HANWANG TECHNOLO... +1

発明者: 李兵

審査官: 李兵

フィルタリング

Copyright © 2020 InQuartik Co., Limited. All rights reserved.

「より関連する特許 (More Like)」をクリックすることで、対象特許を考慮して再検索を行います。

フィルタリング機能で検索結果を絞り込むことができます。

Overview

Patent Search (特許検索)

Number Search (番号検索)

Quick Search (簡易検索)

Smart Search (スマート検索)

Semantic Search (セマンティック検索)

Advanced Search (コマンド検索)

閲覧機能

Patent Vault (プロジェクト、特許分析機能)

プロジェクト機能

分析機能

特許SDI機能

Advanced Search

コマンド検索

- 複雑な検索式をコマンドで組み立てることが可能な検索
- 入力フィールド単位での検索結果を都度カウントし、検索式同士の論理演算を組み合わせることで、段階的に絞り込んで検索式を完成することができます。



Advanced Search コマンド検索

1: 検索条件の入力・・・IPC分類の設定(直接入力)

IPC分類:照明全般「F21」及び
照明に関する半導体装置(
Semiconductor device for lighting)
「H01L33/00」



The screenshot shows the Patentcloud Patent Search interface. At the top, there are navigation tabs: "コマンド検索" (Command Search), "セマンティック検索" (Semantic Search), "番号検索" (Number Search), and "検索履歴" (Search History). Below these, there are search filters: "設定" (Settings), "リセット" (Reset), and a search criteria input area. The input area contains a dropdown menu labeled "IPC(階層)" (IPC Class) with a downward arrow, and a text input field containing "F21". To the right of the input field are buttons for "OR", "カウント" (Count), and "追加する" (Add). Below the input area, there are buttons for "+ 追加" (Add), "検索式" (Search Query), "検索式同士の演算" (Calculation between search queries), "エクスポート" (Export), "検索式の保存" (Save search query), and "機能ガイドツアーを開始する" (Start feature guide tour). At the bottom, there is a table with columns: "番号" (Number), "検索項目" (Search Item), "キーワード" (Keyword), "演算子" (Operator), "ヒット件数" (Hit Count), and "削除する" (Delete).

①ドロップダウンから「IPC(階層)」を選択します。

②検索条件を直接入力します。

Advanced Search コマンド検索

1: 検索条件の入力・・・IPC分類の設定(分類番号の検索)



The screenshot shows the Patentcloud Patent Search interface. At the top, there are navigation tabs: 簡易検索, コマンド検索 (highlighted), セマンティック検索, 番号検索, and 検索履歴. Below the tabs, there is a search form with a dropdown menu for 'IPC (階層)' and a text input field for 'F21'. Below this, there is another dropdown menu for 'IPC' and a text input field for 'H01L0033*'. The 'IPC' dropdown and the 'H01L0033*' input field are highlighted with red boxes. To the right of the input fields, there are buttons for 'OR' and 'カウント', and a '追加する' button. Below the search form, there are buttons for '検索式', '検索式同士の演算', 'エクスポート', and '検索式の保存'. At the bottom, there is a table with columns: 番号, 検索項目, キーワード, 演算子, ヒット件数, and 削除する.

①ドロップダウンから「IPC」を選択します。

②検索条件を「分類番号を検索」により設定します。

Advanced Search コマンド検索

「分類番号の検索」画面

The screenshot shows a web interface for searching classification numbers. It includes a search input field, a list of results with checkboxes, and a 'Set search conditions' button. Six numbered callouts provide instructions:

- ① 検索するキーワードを入力します。
Enter the keyword to search for.
- ② 検索ボタンをクリックします。
Click the search button.
- ③ 表示された検索結果から、対象の分類にチェックをいれます。
Check the classification from the search results.
- ④ “矢印”ボタンをクリックします。
Click the arrow button.
- ⑤ 選択した番号が表示されます。
The selected number is displayed.
- ⑥ 検索条件に設定をクリックします。
Click 'Set search conditions'.

Advanced Search コマンド検索

キーワード拡張

② 検索で使う言語を選択します

Patentcloud Patent Search

簡易検索 **コマンド検索** セマンティック検索 番号検索 検索履歴

名称+要約+請求項 発光ダイオード 74,622 追加する

+ 追加

高度な検索を実行するには、ここで検索式を使用してください カウント 追加する

検索式

演算子 ヒット件数 削除する

① 「キーワードの拡張」をクリックします

キーワードの拡張

言語を選択してください: 日本語 英語 簡中 繁中 ドイツ語 韓国語 拡張

キーワード:

発光ダイオード "light emitting diodes" light emitting diodes "light emissive diode" "light emissive diodes" "emitting diode" "light emissive diodes" "light-emissive diode" "lightemitting diodes" "lightemitting diode" "light-emitting diodes" light-diode "light emitting diode" "light-emitting diode" light-emitting-diode "luminescence diode" "making light emitting diode" "emission diode" "luminous diode" "light emission diode" "luminescent"

同義語/関連ワード拡張:

日本語	英語	簡中	繁中
<input checked="" type="checkbox"/> 発光ダイオード	<input checked="" type="checkbox"/> light emitting diodes		
	<input checked="" type="checkbox"/> light emitting diodes		
	<input checked="" type="checkbox"/> light emissive diode		
	<input checked="" type="checkbox"/> light emissive diodes		
	<input checked="" type="checkbox"/> emitting diode		
	<input checked="" type="checkbox"/> light-emissive diodes		
	<input checked="" type="checkbox"/> light-emissive diode		
	<input checked="" type="checkbox"/> lightemitting diodes		
	<input checked="" type="checkbox"/> lightemitting diode		
	<input checked="" type="checkbox"/> light-emitting diodes	<input checked="" type="checkbox"/> 发光二极管	<input checked="" type="checkbox"/> 發光二極管
	<input checked="" type="checkbox"/> light-diode	<input checked="" type="checkbox"/> 光发射二极管	<input checked="" type="checkbox"/> 光發射二極管
	<input checked="" type="checkbox"/> light emitting diode	<input checked="" type="checkbox"/> 光二极管	<input checked="" type="checkbox"/> 光二極管
	<input checked="" type="checkbox"/> light-emitting diode	<input checked="" type="checkbox"/> 照像发光二极管	<input checked="" type="checkbox"/> 照像发光二極管
	<input checked="" type="checkbox"/> light-emitting-diode	<input checked="" type="checkbox"/> 发射二极管	<input checked="" type="checkbox"/> 發射二極管
	<input checked="" type="checkbox"/> luminescence diode	<input checked="" type="checkbox"/> 射式发射二极管	<input checked="" type="checkbox"/> 射線發射二極管

同義語 関連用語

キャンセル 確定

③ 検索に適切なキーワードを選択します

Advanced Search コマンド検索

関連会社の検索



① 検索項目を「権利者」または「現権利者」に設定すると、「関連会社の検索」が選択できるようになります。

② 検索したい会社を英語で入力して、検索します。



③ 検索対象となる会社をチェックして、右向き三角をクリックすると、選択した会社が左の欄に反映されます。

④ 「検索条件に設定」をクリックすると、選択した会社が検索式入力欄に反映されます。

2: 件数の確認



The screenshot shows the InQuartik search interface. At the top, there are navigation tabs: 簡易検索, コマンド検索 (selected), セマンティック検索, 番号検索, and 検索履歴. Below the tabs is a search filter panel with a '設定' button and a 'リセット' button. The filter panel contains two rows of filters:

IPC (階層)	▼	F21	<input checked="" type="checkbox"/>	OR	▼	カウント	追加する
IPC	▼	H01L0033*	<input checked="" type="checkbox"/>	OR	▼	カウント	追加する

Below the filter panel is a '+ 追加' button. Below the filter panel, the search results are displayed in a table:

IPC (階層)	▼	F21	<input checked="" type="checkbox"/>	OR	▼	28,443	追加する
IPC	▼	H01L0033*	<input checked="" type="checkbox"/>	OR	▼	21,262	追加する

A red box highlights the 'カウント' button in the filter panel, and a red arrow points to the '21,262' result count in the table. A green callout box points to the '21,262' result count.

“カウント”をクリックすると、条件に合致した件数が表示されます。
クリックした“カウント”の行のみが対象となります。

Advanced Search コマンド検索

3: 検索式の追加

“追加する”ボタンをクリックすると、下の検索式に反映されます。カウントしていない(件数が表示されていない)条件式は、“追加する”ボタンを押すことができません。

IPC (階層) F21 28,443 追加する

IPC H01L0033* OR 21,262 追加する

+ 追加

複雑な検索を実行するには、ここで検索式を使用してください

検索式

番号	検索項目	キーワード	演算子	ヒット件数	削除する
63 2019-03-25 11:39	IPC	H01L0033*	OR	21,262	削除する
62 2019-03-25 11:39	IPC (階層)	F21	OR	28,443	削除する

4: 検索式同士の演算



The screenshot shows the '検索式' (Search Formula) interface. At the top, there are icons for refresh, copy, save, and menu. Below these are buttons for logical operators: AND, OR, NOT, and a 'クリア' (Clear) button. A large text input area is outlined with a red dashed border. A red box highlights the logical operation button (represented by a blue symbol), with a red arrow pointing to it. At the bottom right of the input area, there are labels for '特許件数' (Patent count) and 'カウント' (Count), and a green '追加する' (Add) button. Below the input area is a table with columns: 番号 (Number), 検索項目 (Search item), キーワード (Keyword), 演算子 (Operator), ヒット件数 (Hit count), and 削除する (Delete).

“論理式同士の演算”ボタンをクリックすると演算式を入力する画面が表示されます。検索式に追加した式の番号をクリックすると、検索式の番号が表示されます。

Advanced Search コマンド検索

演算式の作成

② AND OR NOT クリア

62 OR 63

④「カウント」をクリックすると検索結果の件数を表示します。

特許件数 カウント 追加する

番号	検索項目	キーワード	演算子	ヒット件数	削除する
③ 63	IPC	H01L0033*	OR	21,262	削除する
① 62	IPC	H01L0033*		特許件数 46,728	追加する
64	演算	62 OR 63		46,728	削除する

⑤「追加する」をクリックすると下画面の検索式に追加します。

5: 検索結果の表示

検索式	番号	検索項目	キーワード	演算子	ヒット件数	削除する
	63	IPC	H01L0033*	OR	21,262	
	2019-03-25 11:39					

ヒット件数をクリックすると
検索結果画面に遷移します。



検索結果

論理式検索 ICL/(H01L0033*)

検索結果 21,262 件(0.35 seconds)

全てを選択

1. レーザ装置

特許番号: JP3970292B2
公開/登録日: 2007-06-15
出願番号: 20050212678
出願日: 2005-07-22
発明者:

権利者:
◆ 元の名称: 三洋電機株式会社 +1
◆ 標準化: SANYO ELECTRIC CO ...

Advanced Search コマンド検索

6: 検索結果画面で検索条件を変更するには...

The screenshot displays the InQuartik search interface. At the top, a search bar contains the query "AN/(シャープ)". To the right of the search bar are buttons for "検索" (Search) and "保存" (Save). Below the search bar, the search results are displayed, showing "検索結果 46,355 件(0.2 seconds)".

Annotations highlight the following steps:

- A red box highlights the "検索" button, with a callout box stating: "検索ボタンをクリックすると入力済の検索条件が表示されます。" (Clicking the search button displays the entered search conditions.)
- A red box highlights a dropdown arrow in the search results area, with a callout box stating: "キーワード検索画面を表示します。" (Displays the keyword search screen.)

A large blue arrow points downwards from the dropdown arrow, indicating the next step in the process.

Advanced Search コマンド検索

条件を追加して再検索

②入力済の検索条件に追加します。

①追加する検索条件を入力します。

③検索条件に追加されます。
※ここに直接、条件を入力することも可能です

④特許庁などを変更します(任意)。

⑤追加、変更した検索条件で再検索します。

Advanced Search コマンド検索

「設定」画面

特許庁や特許の状態は、「設定」画面で変更できます。



設定

特許庁: 全文データベース(JP,US,WO,EP,CN,TW,KR,IN) 折りたたむ ▾

US - アメリカ合衆国 CN - 中国 EP - ヨーロッパ

WO - 世界知的所有権機関 JP - 日本

TW - 台湾 (台湾省/中華民国) IN - インド

EM - EUIPO

要約/書誌データベース (約90カ国のデータを取録) ? 展開する ▾

特許の種類: 特許 実用新案 意匠 植物特許 その他

特許の状態: 出願公開 公告/登録

ステミング検索 この設定条件を保存します

Advanced Search コマンド検索

7: 過去の検索結果の検索条件を変更するには...

検索式

番号	検索項目	キーワード	演算子	ヒット	削除する
46 2019-03-15 15:59		ABST/("LED" "発行ダイオード") OR ACLM/("LED" "発行ダイオード")		6	

対象の検索式に表示されている鉛筆アイコンをクリックします。

46
2019-03-15 15:59

ABST/("LED" "発行ダイオード") OR ACLM/("LED" "発行ダイオード")

「Enter」を押して編集した検索式を送信します。

キーワード欄の内容を変更します。変更後、Enterキーで内容を確定させると、変更した条件で再検索します。

番号	検索項目	キーワード	演算子	ヒット	削除する
46 2019-03-15 16:17		ABST/("LED" "発行ダイオード" "LED") OR ACLM/("LED" "発行ダイオード" "LED")		6	

Advanced Search コマンド検索

条件変更した検索結果を表示

検索式の画面の「ヒット件数」をクリックすると、変更した検索条件に合致した特許が表示されます。

The screenshot displays the InQuartik search interface. At the top, a search bar contains the query: `ABST/("LED" "発行ダイオード" "LED") OR ACLM/("LED" "発行ダイオード" "LED")`. Below the search bar, the interface shows search filters on the left and search results on the right. The search results section displays 6 results in 0.12 seconds. The first result is titled "1. インバータの二次元グラフによる機能設定方法" (Functional setting method for inverter using 2D graph). The result details include:

- 特許番号: JP2540948B2
- 公開/登録日: 1996-07-25
- 出願番号: 19890186966
- 出願日: 1989-07-19
- 権利者: 富士電機株式会社
- 標準化: FUJI ELECTRIC CO LTD
- 発明者: 唐津 了三

The interface also includes a sidebar with filters for "ソート" (Sort), "集合" (Collection), "グループ" (Group), and "フィルター" (Filter), and a "フィルタリング" (Filtering) button at the bottom.

Advanced Search コマンド検索

8: 「検索式」の機能: 検索式の保存

検索式

AND OR NOT クリア

4 AND 5 AND 6 AND 7

ヒット件数: カウント

番号	検索項目	キーワード	最適な検索式 ?	演算子	ヒット件数	削除する
9 2020-06-03 09:49	演算	4 AND 5 AND 6 AND 7	最適な検索式		1,936	
7 2020-06-03 09:38	現権利者	SHARP CORP	最適な検索式			
6 2020-06-03 09:42	請求項	発光ダイオード "light emitting diodes" light-emitting-diodes "light emissive diode" "light emissive diodes" "emitting diode" "light-emissive diodes" "light-emissive diode" "lightemitting diodes" "lightemitting diode" "light-emitting diodes" light-diode "light emitting diode" "light-emitting diode" light-emitting-diode "luminescence diode" "making light emitting diode" "emission diode" "luminous diode" "light emission diode" "luminescent diode" "emitting diodes" "ray-emitting diode"	最適な検索式として設定する	OR v	2,480,966	

① 結合した検索式を追加します。

② 最適な検索式として設定します。

③ 「保存」をクリックします。

④ タイトルを入力して、確定をクリックします。

検索式を保存

タイトル *

Demo Test

最適な検索式

番号	検索項目	キーワード	ヒット件数
9 2020-06-03 09:42	演算	4 AND 5 AND 6 AND 7	1936

検索リストで最適な検索式を選択できます。選択しない場合は最新の検索式が最適な検索式として設定されます。

Advanced Search コマンド検索

8: 「検索式」の機能: 保存した検索式の呼び出し

検索式     

検索履歴 ×

最近の検索結果 | 保存

コード	種類	タイトル	検索条件	詳細情報	検索結果	操作
S6	コマンド検索	Demo Test	See all Record		1,936	
S5	コマンド検索	Test	See all Record		199,517	
S4	コマンド検索	LED SHARP	See all Record			
S3	コマンド検索	LED SHARP	See all Record			
S2	コマンド検索	LED2	See all Record		599	
S1	コマンド検索	LED	See all Record		309,300	

◀ ◁ 1 / 1 ▷ ▶

表示件数 10 件 ▼

* 最近の100件まで永久に保存されます

閉じる

①「検索履歴」をクリックします。

②「検索式の反映」をクリックします。

保存した検索式の呼び出し

番号	検索項目	キーワード	最適な検索式 ?	演算子	ヒット件数	削除する
9 2020-06-03 09:49	演算	4 AND 5 AND 6 AND 7	最適な検索式		1,936	
7 2020-06-03 09:38	現権利者	SHARP CORP	最適な検索式として設定する	OR v	11,571,442	
6 2020-06-03 09:42	請求項	発光ダイオード "light emitting diodes" light-emitting-diodes "light emissive diode" "light emissive diodes" "emitting diode" "light-emissive diodes" "light-emissive diode" "lightemitting diodes" "lightemitting diode" "light-emitting diodes" light-diode "light emitting diode" "light-emitting diode" light-emitting-diode "luminescence diode" "making light emitting diode" "emission diode" "luminous diode" "light emission diode" "luminescent diode" "emitting diodes" "ray-emitting diode"	最適な検索式として設定する	OR v	2,480,966	
5 2020-06-03 09:38	IPC	H01L0033*	最適な検索式として設定する			
4 2020-06-03 09:38	IPC (階層)	F21	最適な検索式として設定する			

選択した検索式が呼び出されます。

*** 注意事項 ***

今まで表示していた検索式を保存していない場合は、その検索式は、**消去されて復元できません。**
検索式を呼び出す前に、**検索式を保存**してください。

Overview

Patent Search (特許検索)

Number Search (番号検索)

Quick Search (簡易検索)

Smart Search (スマート検索)

Semantic Search (セマンティック検索)

Advanced Search (コマンド検索)

閲覧機能

Patent Vault (プロジェクト、特許分析機能)

プロジェクト機能

分析機能

特許SDI機能

閲覧機能

蛍光ペン

論理式検索 TAC/(発光ダイオード or LEDダイオード or 発光体 or LED) 検索 保存

キーワード (5)

キーワードセットを選択

全てクリア

- 発光ダイ (15)
- LEDダイ (0)
- 発光体 (20)
- 発光体 (0)
- LED (92)

+ キーワードを追加する

① 「蛍光ペン」をクリックします。

② キーワードを追加して、色を設定します。

照明ユニット及び関連する方法

特許番号: [JP2020-061385A](#) 権利者:

Updated: 2020-04-16 ◆元の名称:

公開/登録日: 2020-04-16 ◆標準化:

出願番号: P2020-008873 SIGNIFY HOLDING BV

出願日: 2020-01-23

【課題】 照明制御インターフェースは制御先の照明ユニットの近くに位置し得るが、照明ユニット方法及び機器が開示されている。利用者の近さに基づき、1つ又は複数の光源100、300、又は追加の光源を制御できるようにするユーザインターフェース140、340、440との利用ザインターフェースと対話することを快適にし得る。【選択図】 図2

閲覧機能

特許比較

①対象特許にチェックを入れます。
(最大20件まで選択できます)

②「比較」のボタンをクリックします。

③ 比較対象となる特許を特許比較画面にドロップします。

④ 特許比較画面が表示されます。

閲覧機能

エクスポート

Note:
Patent Search Advancedのエクスポートの上限は「10万件」となっており、毎月1日にリセットされます。

①対象特許にチェックを入れます。

②「エクスポート」をクリックします。

③エクスポートする項目を選択します。

④「エクスポート」をクリックして、特許リストをダウンロードします

閲覧機能

タグ機能

①対象特許にチェックを入れます。

②「タグ」をクリックします。

Risk	High	Medium	Low
Relevance	High	Medium	Low

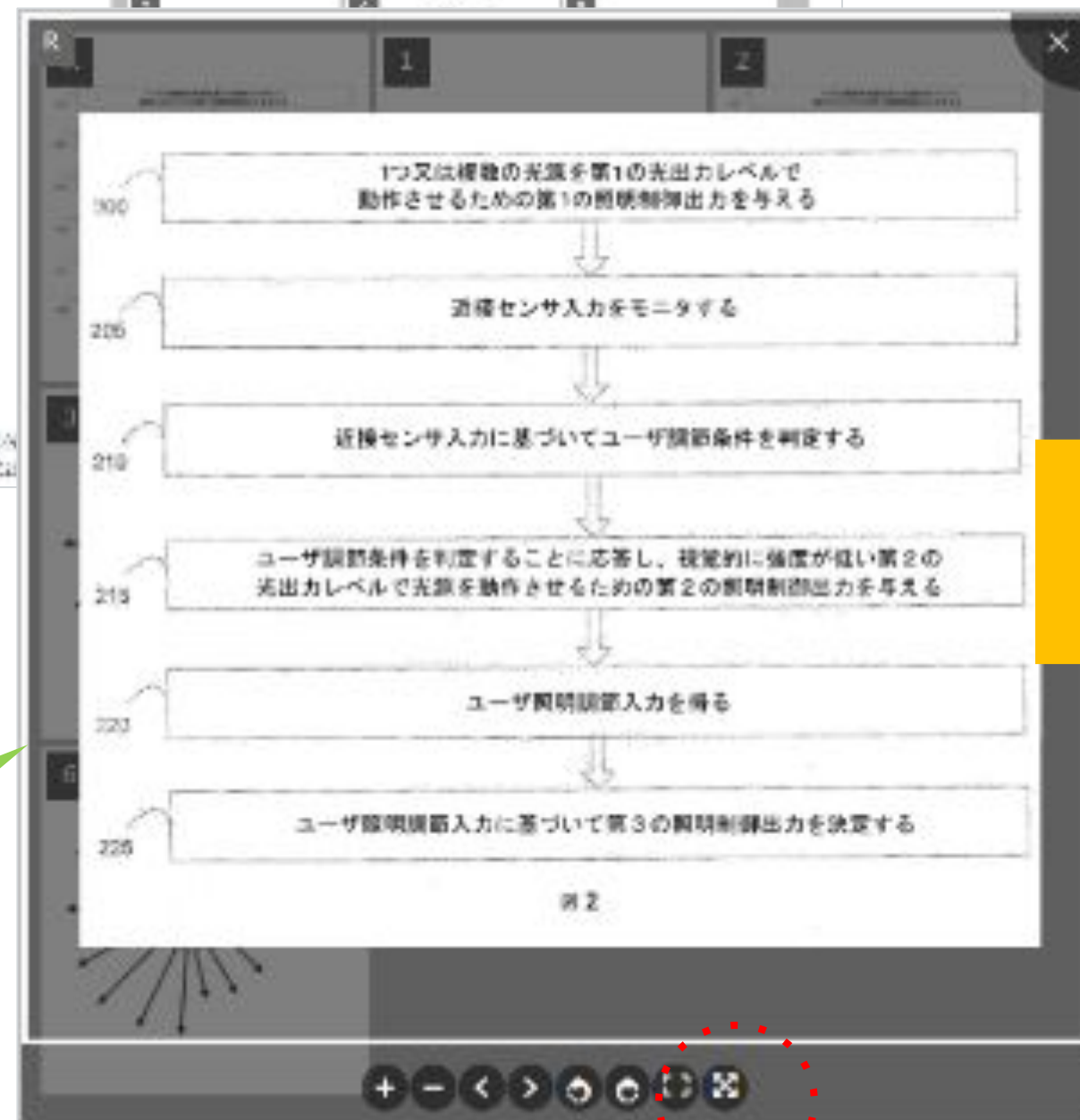
③評価を与えて、確定をクリックすれば、評価の結果がタグとして各特許に反映されます

閲覧機能

図面閲覧機能



① 確認したい図面をクリックします



② クリックされた図面が大きく表示されます



③ さらに、拡張ボタンをクリックすると、図面をさらに拡大されたウィンドウで確認できます。

Overview

Patent Search (特許検索)

Number Search (番号検索)

Quick Search (簡易検索)

Smart Search (スマート検索)

Semantic Search (セマンティック検索)

Advanced Search (コマンド検索)

閲覧機能

Patent Vault (プロジェクト、特許分析機能)

プロジェクト機能

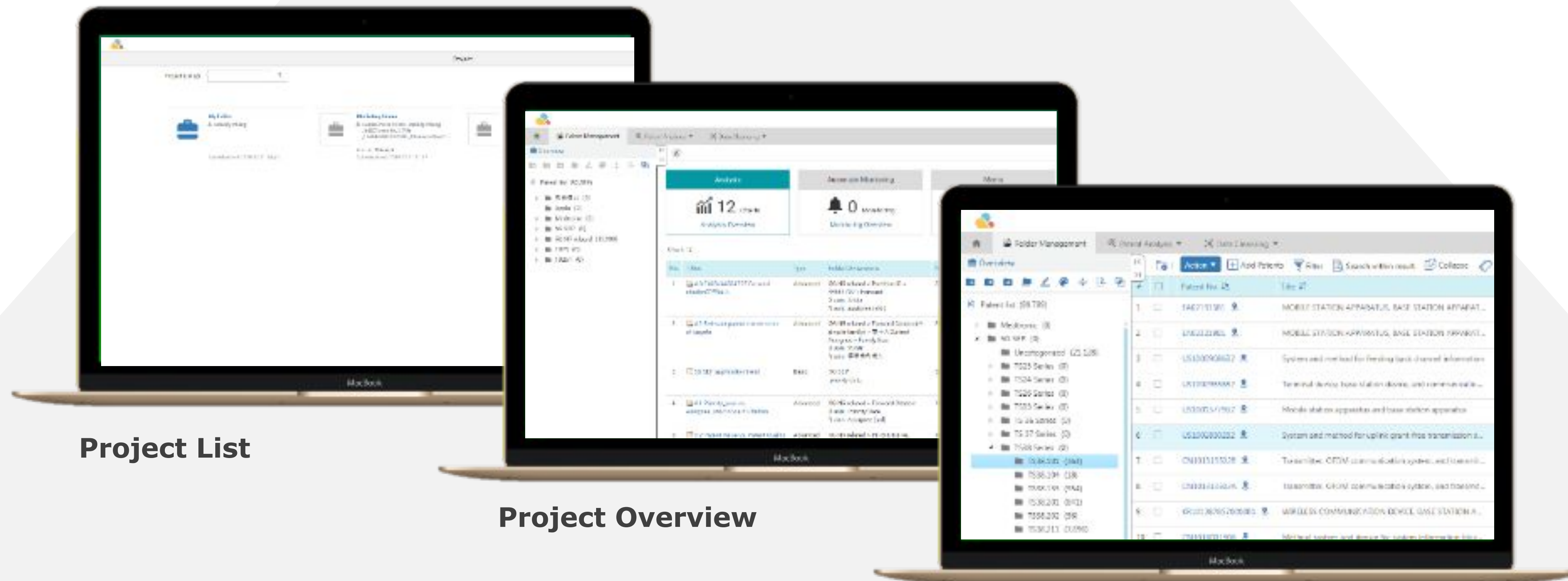
分析機能

特許SDI機能

Project Management

A Workspace for Teamwork

- 検索結果の保存、メモや分析などのシェアが一つの場所で可能となり、プロジェクトの全体像を見渡すことができます
- フォルダはツリー構造で特許を分類して登録します



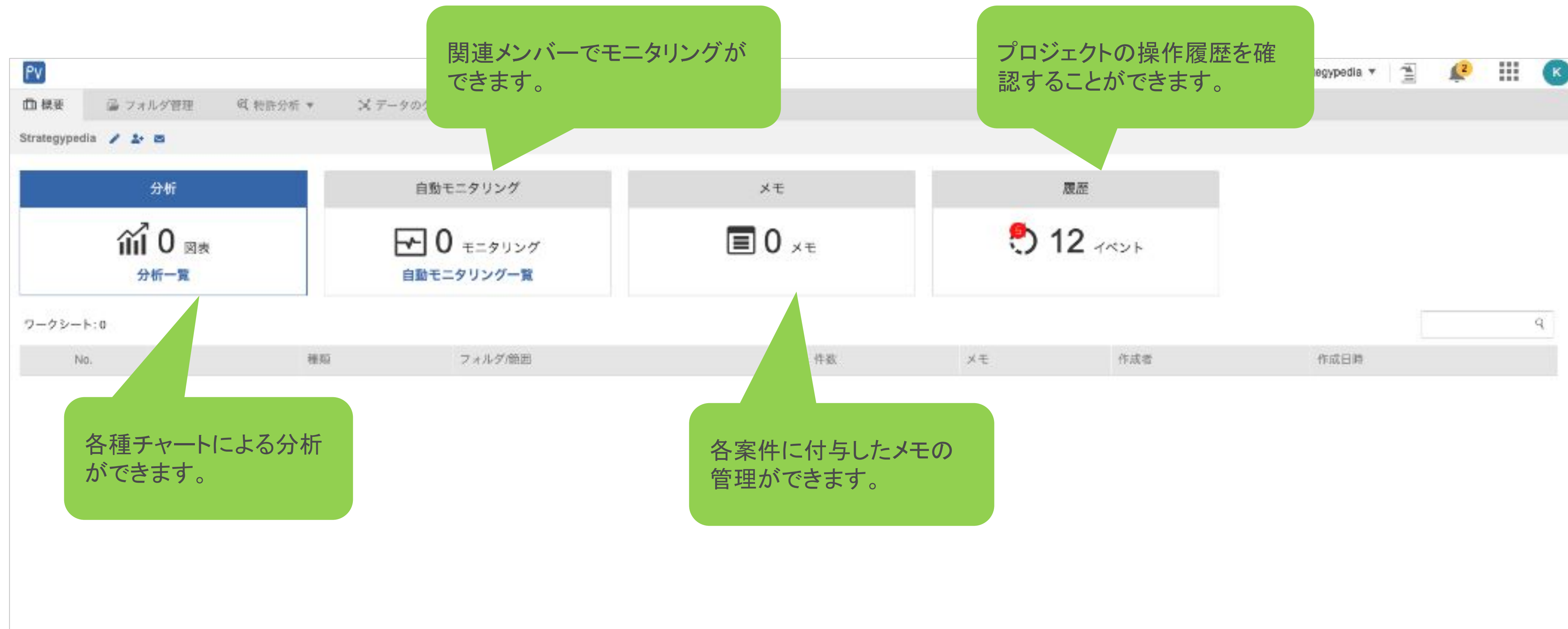
Project List

Project Overview

Folder Management

Project Management

プロジェクトの機能
プロジェクトには、以下の機能があります。



The screenshot shows a web application interface for project management. It features a top navigation bar with tabs for '概要' (Overview), 'フォルダ管理' (Folder Management), '権限分析' (Permission Analysis), and 'データの...' (Data...). Below the navigation bar, there are four main dashboard cards: '分析' (Analysis) with a bar chart icon and '0 図表' (0 Charts) and '分析一覧' (Analysis List); '自動モニタリング' (Automatic Monitoring) with a monitoring icon and '0 モニタリング' (0 Monitoring) and '自動モニタリング一覧' (Automatic Monitoring List); 'メモ' (Memo) with a memo icon and '0 メモ' (0 Memo); and '履歴' (History) with a history icon and '12 イベント' (12 Events). Below these cards is a 'ワークシート: 0' (Worksheet: 0) section with a search bar. At the bottom, there is a table with columns: 'No.', '種類' (Type), 'フォルダ/範囲' (Folder/Range), '件数' (Count), 'メモ' (Memo), '作成者' (Creator), and '作成日時' (Creation Date).

Callout 1 (top left): 関連メンバーでモニタリングができます。

Callout 2 (top right): プロジェクトの操作履歴を確認することができます。

Callout 3 (bottom left): 各種チャートによる分析ができます。

Callout 4 (bottom center): 各案件に付与したメモの管理ができます。

Project Management

検索結果をプロジェクトのフォルダに登録

The screenshot displays the InQuartik Project Management interface. At the top, a search bar contains the query: "論理式検索 CAN/('JVC KENWOOD CORP' or 'PT Jvckenwood Indonesia' or 'Victor Ent...". Below the search bar, there are navigation icons and a status bar showing "7件(0.35 seconds)".

On the left side, there is a sidebar with various filters and options, including "ソート" (Sort) with "関連度" (Relevance) selected, "集合" (Collection) with "しない" (None) selected, "グループ" (Group) with "総計" (Total) selected, and "フィルター" (Filter) with options like "特許庁" (JPO), "特許の種類" (Type of patent), "権利者" (Right holder), "権利者 (標準化後)" (Right holder (after standardization)), "現権利者" (Current right holder), and "発明者" (Inventor). A "フィルタリング" (Filtering) button is at the bottom of the sidebar.

The main area shows search results. A green callout bubble points to a result: "1. Shaker-type transducer with" with a thumbnail image of a transducer and a "有効中" (Active) status. A green callout bubble above it says "登録するプロジェクトを選択します" (Select the project to register).

A dialog box titled "特許をプロジェクトに登録" (Register patent to project) is open. It has a "プロジェクトの選択" (Project selection) dropdown set to "test" and a "フォルダの選択" (Folder selection) dropdown. Under "フォルダの選択", there is a "特許リスト" (Patent list) with a folder "導入研修用-A" selected. A green callout bubble below the dialog says "登録するフォルダを選択します 新たに作成(+)もできます" (Select the folder to register. You can also create a new one (+)).

An "情報" (Information) dialog box is also open, showing a message: "バックグラウンドで実行中です。 [システム情報]で進捗状況をご確認下さい" (Running in the background. Please check the progress status in [System Information]). It has a "状況の確認" (Check status) button. A hand icon points to this button.

At the bottom of the dialog, there are "キャンセル" (Cancel) and "確定" (Confirm) buttons. A hand icon points to the "確定" button.

Project Management

完了状態を確認して「表示」アイコンをクリック



システム情報

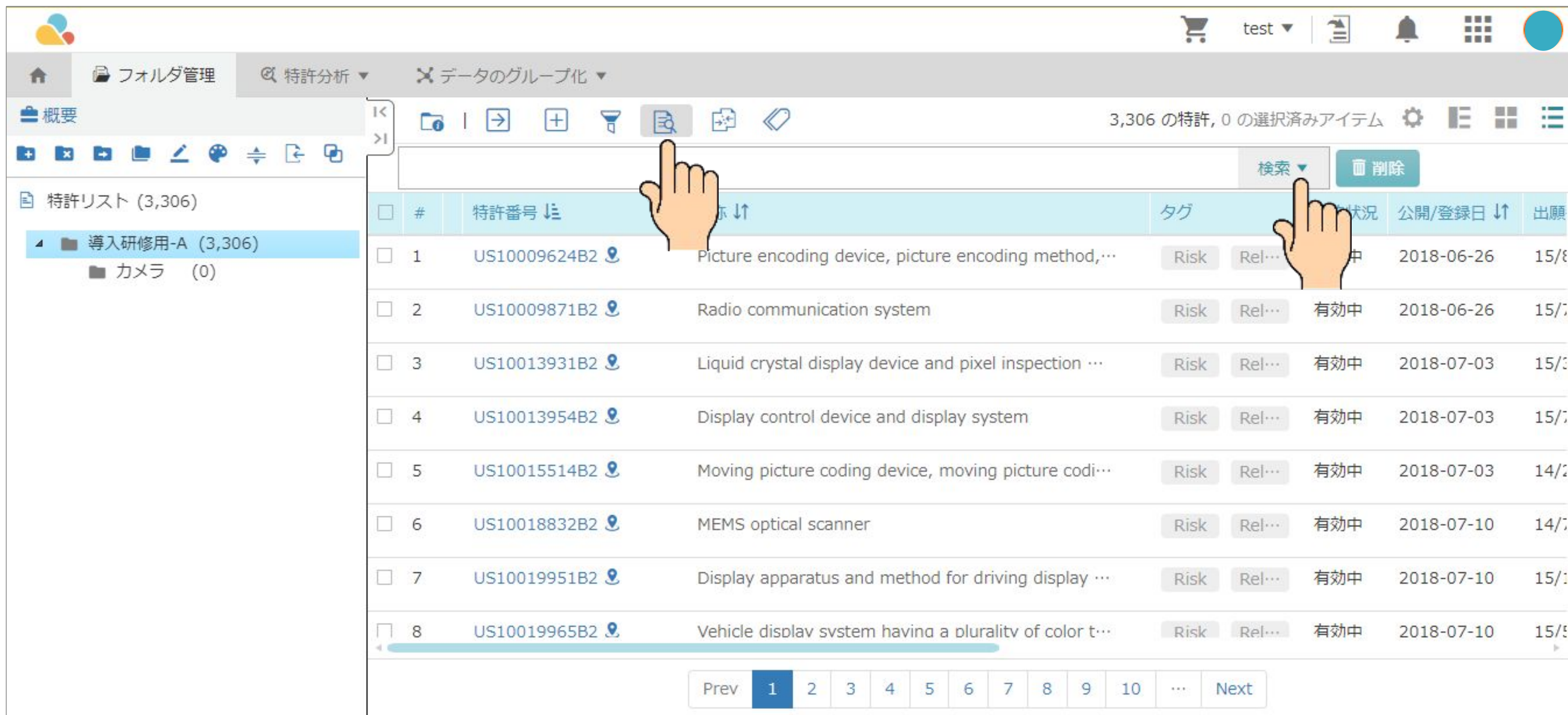
工作	起動時間	状態	操作
特許をフォルダ#導入研修用-Aに加える test>導入研修用-A	2019-03-13 16:19	完了 (全部で3067件の特許)	 
フォルダImportを削除 test>Import	2019-03-13 16:16	完了	
フォルダtest20190221を削除 test>test20190221	2019-03-13 16:16	完了	
フォルダtest201902を削除 test>test201902	2019-03-13 16:16	完了	
フォルダtest201901を削除 test>test201901	2019-03-13 16:15	完了	

1 / 1 > 表示件数 20 件 v

* ワークリストは72時間しか保存されません。72時間を越えるとシステムが自動的に削除します。

Project Management

「2次検索」をクリック



The screenshot shows a web application interface for project management. The top navigation bar includes a home icon, 'フォルダ管理' (Folder Management), '特許分析' (Patent Analysis), and 'データのグループ化' (Data Grouping). A search bar is located in the top right, with a dropdown menu showing 'test'. Below the navigation bar, there is a toolbar with various icons, including a magnifying glass icon for search. The main content area displays a table of patents with columns for '#', '特許番号' (Patent Number), 'タグ' (Tag), '状況' (Status), '公開/登録日' (Publication/Registration Date), and '出願' (Application). The table contains 8 rows of patent data. A hand cursor is pointing to the search button in the top right, and another hand cursor is pointing to the search bar. The bottom of the page shows a pagination control with 'Prev', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '...', and 'Next' buttons.

#	特許番号	タグ	状況	公開/登録日	出願
1	US10009624B2	Risk	有効中	2018-06-26	15/8
2	US10009871B2	Risk	有効中	2018-06-26	15/7
3	US10013931B2	Risk	有効中	2018-07-03	15/3
4	US10013954B2	Risk	有効中	2018-07-03	15/7
5	US10015514B2	Risk	有効中	2018-07-03	14/2
6	US10018832B2	Risk	有効中	2018-07-10	14/7
7	US10019951B2	Risk	有効中	2018-07-10	15/1
8	US10019965B2	Risk	有効中	2018-07-10	15/5

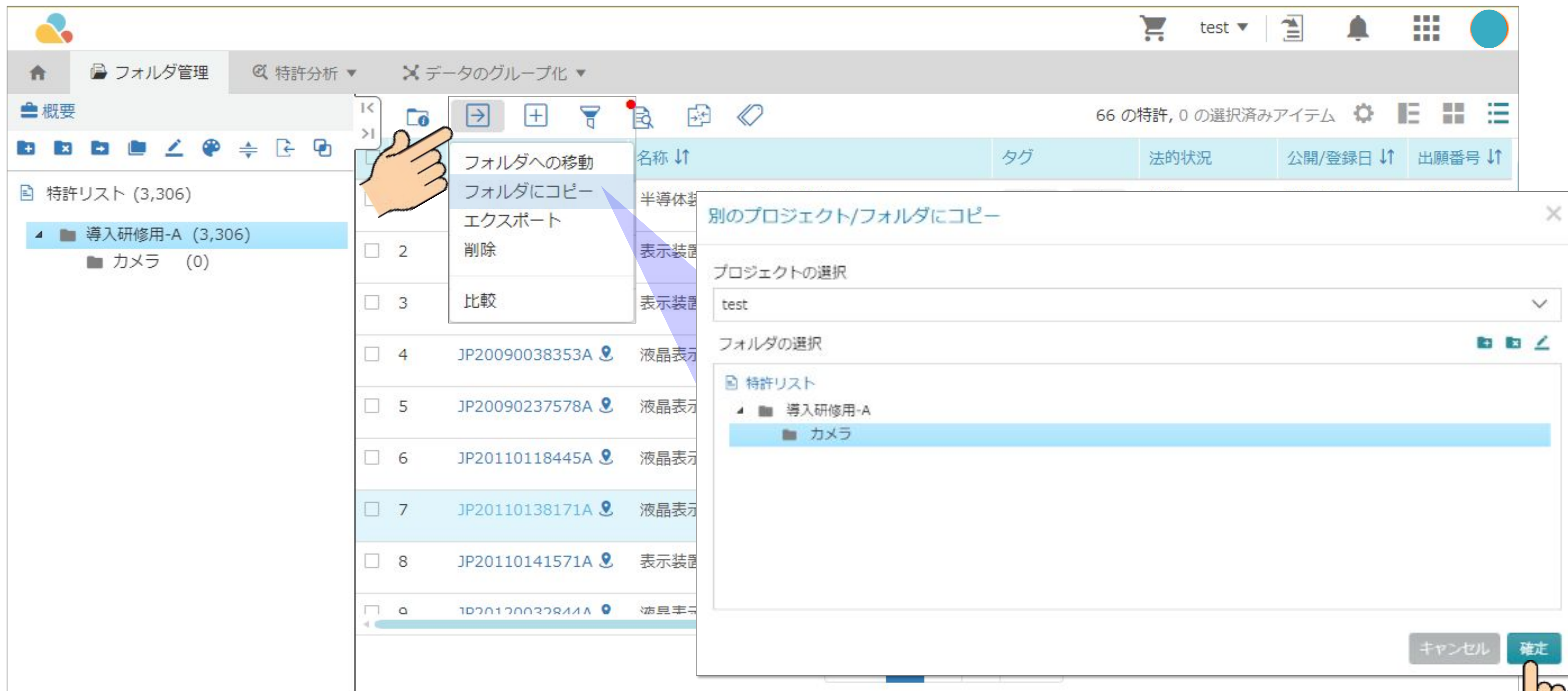
Project Management

検索条件にカメラ関連キーワードを入力して実行

The screenshot shows a web-based patent search interface. On the left, a sidebar displays a folder structure: '特許リスト (3,306)' containing a sub-folder '導入研修用-A (3,306)' which has a sub-item 'カメラ (0)'. The main search area is a modal window with a search input field containing the text 'カメラ or ビデオカメラ or 撮影装置 or 撮像装置'. Below the input field, there are three search criteria rows, each with an 'AND' operator and a dropdown menu. The first row has '全文' selected, the second has '公開日', and the third has '発明者'. The search criteria are: 'カメラ or ビデオカメラ or 撮影装置 or 撮像装置', 'カスタマイズ' with date pickers, and 'キーワードは" "で囲みます。(例:"General Motors")'. A hand icon points to the search input field. At the bottom right of the modal, a hand icon points to the '特許検索' button. The background shows a list of search results with columns for '法的状況', '公開/登録日', and '出願'.

Project Management

2次検索結果をフォルダにコピー



The screenshot displays the InQuartik Project Management interface. The main area shows a list of search results with columns for '名称' (Name), 'タグ' (Tag), '法的状況' (Legal Status), '公開/登録日' (Publication/Registration Date), and '出願番号' (Patent Number). A context menu is open over the list, with a hand icon pointing to the 'フォルダにコピー' (Copy to Folder) option. A dialog box titled '別のプロジェクト/フォルダにコピー' (Copy to another project/folder) is overlaid on the right. The dialog has a 'プロジェクトの選択' (Select Project) dropdown set to 'test' and a 'フォルダの選択' (Select Folder) section showing a tree view with '特許リスト' (Patent List) expanded to '導入研修用-A' (Introduction Training A), which contains a sub-folder 'カメラ' (Camera). The dialog has 'キャンセル' (Cancel) and '確定' (Confirm) buttons at the bottom right, with a hand icon pointing to the '確定' button.

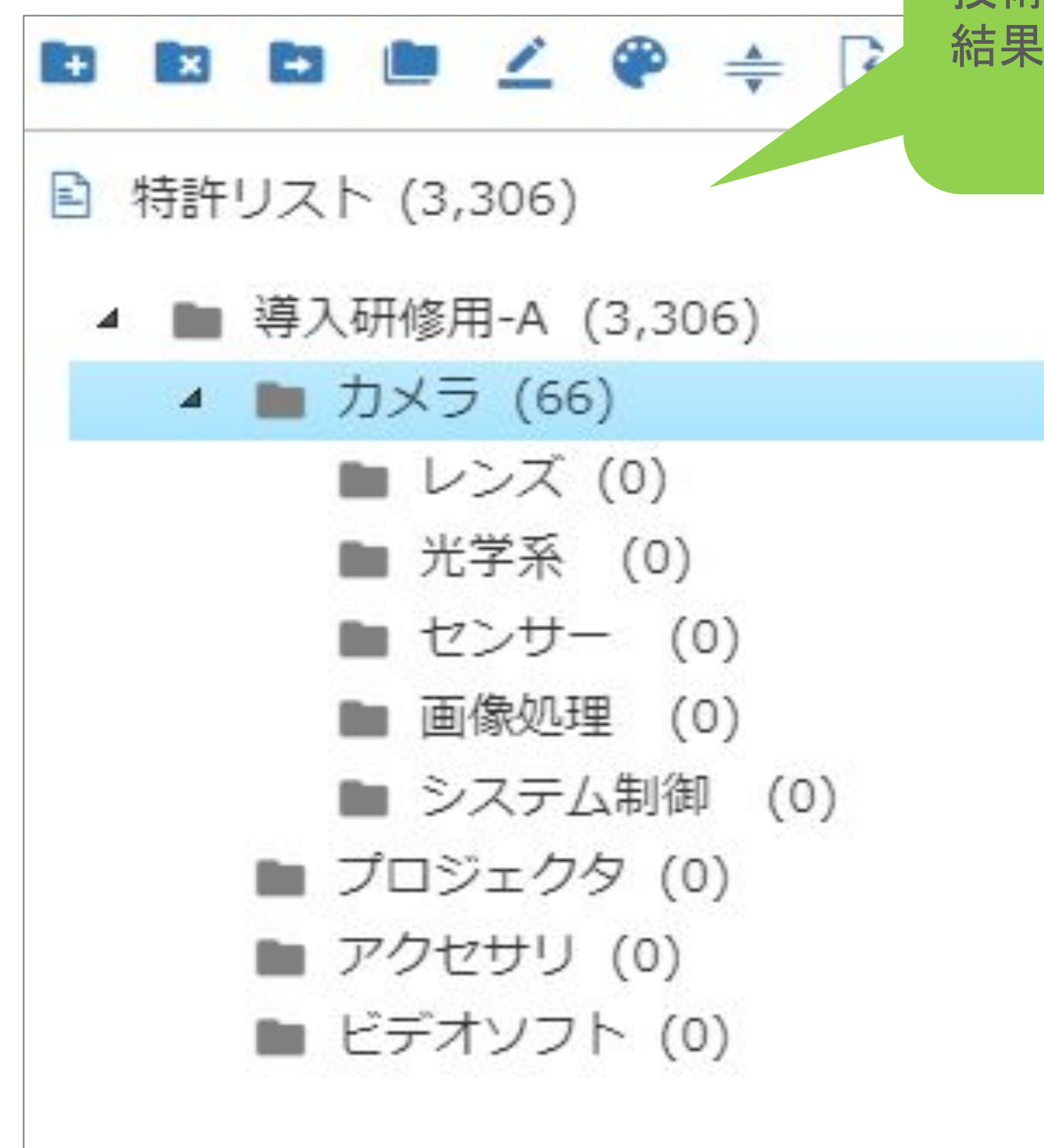
名称 ↓	タグ	法的状況	公開/登録日 ↓	出願番号 ↓
半導体装				
表示装置				
表示装置				
液晶表示				
液晶表示				
液晶表示				
液晶表示				
表示装置				
液晶表示				

Project Management

プロジェクトのフォルダの活用方法

調査目的に応じて、プロダクトの種類や技術要素等でフォルダ分けを行い、検索結果を各々のフォルダに登録します。

- プロジェクトに登録した特許は、TAG (しおり)を付けたり、関連メンバー間で情報共有することができます。
- また、別途説明するマトリクス分析に活用することができます。(「マトリクス分析」の説明資料も合わせて参照ください。)



技術要素等にフォルダ分けを行い、検索結果を各々のフォルダに登録します。

Overview

Patent Search (特許検索)

- Number Search (番号検索)

- Quick Search (簡易検索)

- Smart Search (スマート検索)

- Semantic Search (セマンティック検索)

- Advanced Search (コマンド検索)

- 閲覧機能

Patent Vault (プロジェクト、特許分析機能)

- プロジェクト機能

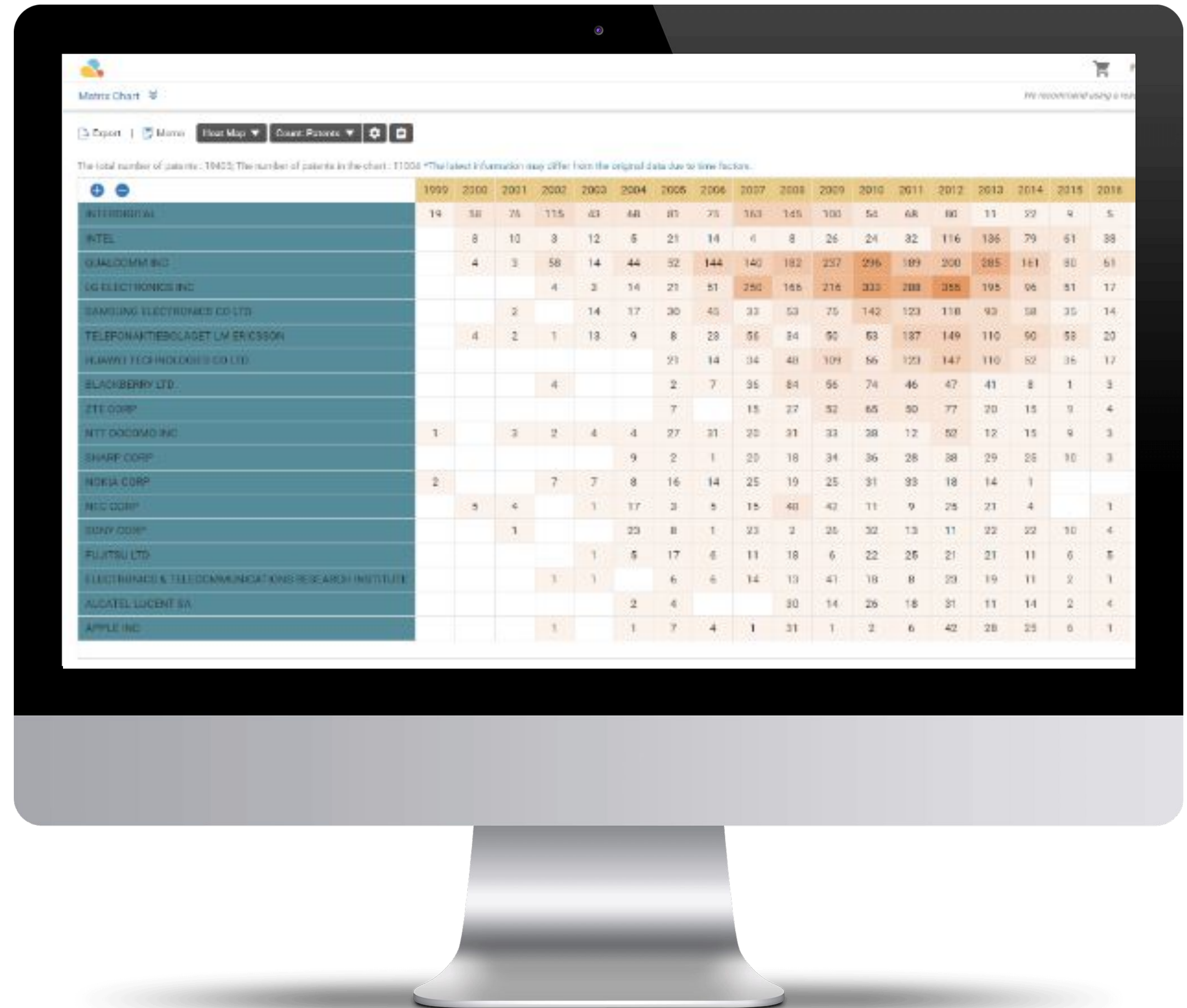
- 分析機能

- 特許SDI機能

Patent Matrix

The Whole Picture at a Glance

- マトリクス分析とは、異なる2つの切り口を座標として分析する方法です。
- 自ら定義したデータを統合／集計することで、ニーズに沿った洞察を得ることができます
- マトリクス分析は下記分析を可能とするフレキシビリティを有しています
 - 特許ランドスケープ分析
 - 競合分析
 - FTO(Freedom-to-Operate)分析



Patent Matrix マトリクス分析

「特許分析」→「アドバンスト分析」からフォルダを指定

The screenshot shows the software interface with the following elements:

- Top navigation bar: Home, フォルダ管理 (Folder Management), 特許分析 (Patent Analysis), データのグループ化 (Data Grouping).
- Left sidebar: マトリクス分析 (Matrix Analysis), 対象範囲 (Target Range).
- Main menu: 分析一覧 (Analysis List), ベーシック分析 (Basic Analysis), アドバンスト分析 (Advanced Analysis).
- Folder selection dialog: フォルダの選択 (Folder Selection), listing folders under 'All Patents' such as '導入研修用-A' and 'カメラ' (Camera).
- Buttons: キャンセル (Cancel), 確定 (Confirm).

A green callout box contains the text: フォルダに登録したカメラ関連の特許から、マトリクス分析を行います。

Patent Matrix マトリクス分析

各年に出願された特許の状態を調査するには...

The screenshot shows the 'Patent Matrix Analysis' interface. At the top, there are navigation tabs: 'フォルダ管理', '特許分析', and 'データのグループ化'. Below this, the 'マトリクス分析' section is active. A message at the top right says '最適な閲覧のためには、1024×786以上の解像度を推奨します。'. The '対象範囲' is set to '総特許件数: 66'. There are buttons for 'サブフォルダを含む' and '導入'. The 'Data Field:' section shows '出願日' selected for the X-axis and '法的状況' for the Y-axis. A blue button labeled '分析開始' is on the right. Two dropdown menus are open: the left one shows a list of date-related fields with '出願日' highlighted; the right one shows a list of legal status fields with '法的状況' highlighted. Green callout boxes provide instructions: 'X軸に「出願日」を設定' (Set 'Application Date' for the X-axis), 'Y軸に「法的状況」を設定' (Set 'Legal Status' for the Y-axis), and a larger box stating '軸には2つのパラメータを設定できます。例えば、Y軸に「法的状況」に加えて各特許に設定した「タグ」を指定することもできます。' (You can set two parameters for the axis. For example, you can specify 'tags' set for each patent in addition to 'Legal Status' on the Y-axis).

Patent Matrix マトリクス分析

マトリクス分析の結果を確認

軸の表示範囲を変更できます。

最適な閲覧のためには、1024×786以上の解像度を推奨します。

データの選択

X軸 1 Y軸 1

出願日

種類 年

単位 1

範囲 2000 ~ 2019

キャンセル チャートの生成

総特許件数：66; チャートにおける特許件数：66 最新データは、時間差が原因で、オリジナルデータと異なる場合があります。

	2000	2006	2008	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
有効中		2		1	5		8	1		3	1	5
登録 (出願公開)		2		1	5		9	1		3	1	4
放棄	1		1			1	2	3	1	1	2	
審査中									1			1

Patent Matrix マトリクス分析

結果を指定範囲で表示

例えば、2018年度の状態を見たい場合は、Y軸を選択して、「種類」「単位」「範囲」を設定します。

最適な閲覧のためには、1024×786以上の解像度を推奨します。

データの選択

X軸 1 Y軸 1

出願日

種類 年

単位 1

範囲 2000 ~ 2019

種類 月

単位 1

範囲 2018 / 04

2019 / 03

キャンセル チャートの生成

	2000	2006	2008	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
有効中		2		1	5		8	1		3	1	5
登録 (出願公開)		2		1	5		9					
放棄	1		1			1	2					
審査中												

	201804	201805	201806	201807
有効中	2	1	1	1
登録 (出願公開)	1	1	1	1
審査中	1			

Patent Matrix マトリクス分析

続けてマトリクス分析を行うには・・・

続けて分析を行う場合は、ここをクリックします。

最適な閲覧のためには、1024×786以上の解像度を推奨します。

対象範囲：総特許件数：66

サブフォルダを含む 導入研修用-A > カメラ

Data Field:

出願日 + Add X-axis × 法的状況 + Add Y-axis 分析開始

登録 (出願公開)		2		1	5		9	1		3	1	4
放棄	1		1			1	2	3	1	1	2	
審査中									1			1

Patent Matrix マトリクス分析

分析結果の表示を変えるには・・・

「Heat Map」で件数に合わせて濃淡をつけたり・・・

「ファミリー件数」でファミリー単位の件数に変更できます。

「公報件数」の場合は、公開公報と特許公報を各々カウントすることができます。



Overview

Patent Search (特許検索)

- Number Search (番号検索)

- Quick Search (簡易検索)

- Smart Search (スマート検索)

- Semantic Search (セマンティック検索)

- Advanced Search (コマンド検索)

- 閲覧機能

Patent Vault (プロジェクト、特許分析機能)

- プロジェクト機能

- 分析機能

- 特許SDI機能

Automatic Monitoring

特許SDI

- あらかじめ設定した周期で検索を実行し、新たな特許の確認が行える機能
- 毎回の実行結果をメールで通知
- 検索結果画面からの設定または検索履歴から設定が可能



Automatic Monitoring 特許SDI

(方法1) 検索結果から特許SDIを登録する

The screenshot shows the InQuartik patent search interface. The search criteria are "AC/(LED) AND AN/(シャープ)". The search results show 895 items in 0.46 seconds. A hand icon points to the "保存" (Save) button in the top navigation bar. A green callout box says "「保存」ボタンをクリックします。".

1. 照明器具および照明装置の制御方法

1

特許番号: JP5902008B2
公開/登録日: 2016-03-18
出願番号: 20120059412
出願日: 2012-03-15

権利者:
◆ 元の名称: シャープ株式会社
◆ 標準化: SHARP CORP

発明者:
津田 陽一

【課題】赤色LED素子と他の色のLED素子とを組み合わせる照明装置を備えた照明器具において、心理的なストレスを与える恐れのない照明器具を提供する。【解決手段】照明制御部5、照明光の照射開始時、白色LED素子6a或いは電球色LED素子6bの発光後に赤色LED素子6cが発光し、照明光の照射終了時は、白色LED素子6a或いは電球色LED素子6bが消光するよりも前に赤色LED素子6cが消光するように、LED素子6に電流を供給するタイミングを制御する。【選択図】図3

2. LED点灯装置

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Next

Copyright © 2019 InQuartik Co. Limited. All rights reserved. | 利用規約 | ヘルプセンター | お問い合わせ | 文献蓄積情報 | About Us

Automatic Monitoring 特許SDI

(方法1) 検索結果から特許SDIを登録する

論理式検索 AC/(LED) AND AN/(シャープ) 検索 保存

検索条件を保存 検索結果 895 件(0.46 seconds)

特許自動モニター

1. 照明器具および照明装置の制御方法

1

「特許自動モニター」をクリックし、登録画面を開きます。
(説明は3ページ後に続きます)

出願日:2012-03-15 標準化: SHARP CORP

【課題】赤色LED素子と他の色のLED素子とを組み合わせる照明装置を備えた照明器具において、心理的なストレスを与える恐れのない照明器具を提供する。【解決手段】照明制御部5、照明光の照射開始時、白色LED素子6a或いは電球色LED素子6bの発光後に赤色LED素子6cが発光し、照明光の照射終了時は、白色LED素子6a或いは電球色LED素子6bが消光するよりも前に赤色LED素子6cが消光するように、LED素子6に電流を供給するタイミングを制御する。【選択図】図3

2. LED点灯装置

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Next

Copyright © 2019 InQuartik Co. Limited. All rights reserved. | 利用規約 | ヘルプセンター | お問い合わせ | 文献蓄積情報 | About Us

Automatic Monitoring 特許SDI

(方法2) 検索履歴から特許SDIを登録する



Patentcloud[®]
Patent Search

簡易検索 コマンドサーチ セマンティック検索 番号検索 **検索履歴**

設定

キーワードを入力或いはコードを使用して検索して下さい

「検索履歴」タブをクリックします。

Automatic Monitoring 特許SDI

(方法2) 検索履歴から特許SDIを登録する



The screenshot shows the Patentcloud Patent Search interface. At the top, there are navigation tabs: 簡易検索, コマンド検索, セマンティック検索, 番号検索, and 検索履歴 (highlighted). Below the tabs, there are buttons for 最近の検索結果 and 保存. A search bar is present with 検索履歴 selected. Below the search bar, there are buttons for エクスポート and 削除. The main content is a table with columns: コード, 種類, 検索条件, 詳細情報, 検索結果, 作成日時, and 操作. The first row is highlighted and has a hand icon pointing to the SDI icon in the 操作 column.

コード	種類	検索条件	詳細情報	検索結果	作成日時	操作
<input type="checkbox"/> R100	論理式検索	(ICLH/(F21)) AND (ICL/(H01L0033*)) AND (ACLM/(発光ダイオード or "light emitting diodes" or light-emitting-diodes or "light em...		1,529 (出願)	2020-06-03 10:17	
<input type="checkbox"/> R99	コマンド検索	See all Record		1,936	2020-06-03 10:07	
<input type="checkbox"/> R98	コマンド検索	See all Record			03 09:49	

「特許SDI」アイコンをクリックし、登録画面を開きます。

Automatic Monitoring 特許SDI

特許SDIの設定

モニター条件

General setting

タイトル*: LED 自動モニタリングA

繰り返し設定*: 毎月 | 1

モニターの結果は、設定されたモニター...
れます。

Off / On :

検索条件: (ICLH/(F21)) AND (ICL/(H01L0033*)) AND (ACLM/(発光タ

特許庁: US,CN,EP,WO,JP,TW,IN,EM,AU,BR,CA,CH,DE,DK,ES,FI,FR,C

Save to Folder *: Not Save
 その他のフォルダ

モニターの結果は、設定されたモニター起動時間に基づいてEメールにて
通知されます。

キャンセル

保存

タイトルを入力します。

繰り返し間隔を設定します。

「フォルダ」を選択します。

設定完了後、「保存」をクリックします。

Automatic Monitoring 特許SDI

検索でヒットした文献の保存先を選ぶ



特許をプロジェクトに保存する

プロジェクトの選択
プロジェクト2

フォルダの選択
目 特許リスト
■ フォルダA

*フォルダ内に既に存在する特許は自動的に排除されます 公開/公告・登録番号 ▾

メモ (オプション) * 新しい編集内容がフォルダメモに追加される

…により追加された特許

その他 特許を追加した理由をメモすることが出来ます

キャンセル 確定

文献の保存先フォルダを選びます。

フォルダを選択後「確定」ボタンを押します。

Automatic Monitoring 特許SDI

「保存完了」のメッセージを確認する

Patentcloud®

保存完了

簡易検索 コマンド検索 検索履歴

最近の検索結果 保存

エクスポート 削除 組み合わせ検索

<input type="checkbox"/>	コード	種類	検索条件	詳細情報	検索結果	作成日時	特許庁	操作
<input type="checkbox"/>	R18	論理式検索	AC/(LED) AND AN/(シャープ)	i	894	2019-03-15 11:09	JP	🔗 📄 🔔
<input type="checkbox"/>	R17	論理式検索	AC/(LED) AND AN/(シャープ)	i	894	2019-03-15 11:07	JP	🔗 📄 🔔
<input type="checkbox"/>	R16	論理式検索	AC/(LED) AND AN/(シャープ)	i	893	2019-03-12 12:01	JP	🔗 📄 🔔
<input type="checkbox"/>	R15	Smart Search	ファンの回転方向を正逆方向で変えることで風向もしくは風量を変化させる加熱調理器	i	24	2019-03-08 15:44	JP	🔗 📄
<input type="checkbox"/>	R14	論理式検索	AC/(LED) AND AN/(シャープ)	i	889	2019-03-05 18:58	JP	🔗 📄 🔔

Automatic Monitoring 特許SDI

特許SDIの設定を確認する

The screenshot shows the Patentcloud Patent Search interface. At the top, there is a navigation bar with 'My Folder', a shopping cart icon, a notification bell, and a grid icon. Below this is the Patentcloud logo and 'Patent Search' text. A search bar is present with a '検索履歴' (Search History) button. Below the search bar are tabs for '簡易検索', 'コマンドサーチ', 'セマンティック検索', '番号検索', and '検索履歴'. A dropdown menu is open on the right side, showing options like 'アカウントの管理', 'システム情報', 'プロジェクトリスト', '自動モニタリング' (highlighted with a red box and a hand icon), 'メモの管理', 'ヘルプセンター', and 'ログアウト'. The main content area shows a table of search results under the heading '最近の検索結果' (Recent Search Results) with a '保存' (Save) button. The table has columns for 'コード', '種類', '検索条件', '詳細情報', '検索結果', '作成日時', and '特許庁'. The results include entries for R18, R17, R16, R15, and R14, with various search types and conditions.

コード	種類	検索条件	詳細情報	検索結果	作成日時	特許庁
R18	論理式検索	AC/(LED) AND AN/(シャープ)		894	2019-03-15 11:09	JP
R17	論理式検索	AC/(LED) AND AN/(シャープ)		894	2019-03-15 11:07	JP
R16	論理式検索	AC/(LED) AND AN/(シャープ)		893	2019-03-12 12:01	JP
R15	Smart Search	ファンの回転方向を正逆方向で変えることで風向もしくは風量を変化させる加熱調理器		24	2019-03-08 15:44	JP
R14	論理式検索	AC/(LED) AND AN/(シャープ)		889	2019-03-05 18:58	JP

Automatic Monitoring 特許SDI

「特許SDI一覧」画面



自動モニタリング一覧

名称	モニタリングタイプ	更新日 ↓	頻度	作成者	状態	操作
My Folder						
Corp Project 10						
Corp Project 9						
Corp Project 8						
Corp Project 7						
Corp Project 6						
Corp Project 5						
Corp Project 4						
Corp Project 3						
プロジェクト2						
プロジェクト1						
その他						

特許SDIを設定したプロジェクトを選ぶ。

Automatic Monitoring 特許SDI

「特許SDI一覧」画面



自動モニタリング一覧

名称	モニタリングタイプ	更新日 ↓	頻度	作成者	状態	操作
New 自動モニタリングA 論理式検索	検索		毎週	Support SBPJ	<input checked="" type="checkbox"/>	編集 削除

先ほど設定した特許SDIが表示されています。